

Список основных объектов для контроля качества:

1. Серийные магниты для бустера, коллайдера, SIS100 и их компоненты:
 - ярма магнитов;
 - сверхпроводящие обмотки;
 - детали для изготовления обмоток;
 - составляющие криогенных охлаждающих каналов магнитов.

Ответственный: С.А. Костромин.
2. Вакуумные кожухи и объемы.
Ответственный: А.Р. Галимов.
3. Высоковакуумные пучковые камеры.
Ответственный: А.Р. Галимов.
4. Тепловые экраны сверхпроводящих магнитов.
Ответственный: С.А. Костромин.
5. Непромышленное криогенное оборудование собственного производства.
Ответственный: А.В. Константинов, Д.Н. Никифоров.
6. Магнитно-криостатная система бустера, порядок и технология ее сборки и испытаний.
Ответственный: А.В. Бутенко, А.Р. Галимов.
7. Магнитно-криостатная система коллайдера, порядок и технология ее сборки и испытаний.
Ответственный: А.В. Бутенко.
8. Система криогенного обеспечения комплекса NICA, порядок и технология ее сборки и испытаний.
Ответственный: Н.Н. Агапов, А.В. Константинов.